

物構研シンポジウム'09「放射光・中性子・ミュオンを用いた表面・界面科学の最前線」 エポカルつくば、2009年11月17日~18日

強相関酸化物ヘテロ界面の 相競合と新規物性

澤 彰仁¹, 山田 浩之¹, Ping-Hua Xiang ^{1,2} Advanc¹產業技術総合研究所 Science ²JST-CREST



独立行政法人產業技術総合研究所



遷移金属酸化物界面の特異な電子状態

LaAlO₃-SrTiO₃ Interface (band insulators)





強相関酸化物界面の特異な電子状態

LaMnO₃-SrMnO₃ Interface (Mott insulators)



Salvador *et al.*, APL 75, 2638 (1999) Yamada *et al.*, APL 89, 052506 (2006) Bhattacharya *et al.*, PRL 99, 196404 (2007)



Charge transfer at interfaces

Electronic reconstruction at LMO-SMO interface



Recent study



H. Nakao (PF-KEK) et al., JPSJ 78, 024602 (2009)



Interface roughness changes interfacial electronic states

Resonant X-ray Scattering



Valence modulation may be very small.

Intrinsic electronic states at LMO-SMO interface ??

Strategy for high-quality superlattice synthesis





Characterization with Synchrotron XRD

BL4c, Photon Factory, KEK, Tsukuba, 2009 (Prof. Nakao)



Bad superlattice

- Sharp superlattice reflection
- Laue Fringes until *h*=1.5
- ✓ Modulation in superstructure

Good as *films*, but structural imperfection

Good superlattice

Clear Laue Fringes



Impact of Improvement on Properties





Short-Period LMO-SMO SL



? Even in the short periodicity, electronic state is not uniform.

? Charge transfer alone cannot explain the properties.

Additional mechanism?



H-Induced Insulator-to-Metal Transition





L2S2: Magnetic-Field Dependence



Phase diagram of perovskite Mn-oxides



Lattice distortion induces an electronic phase variation

ZAIST

Layer-Thickness Dependence (asymmetric)



LMO 2uc < SMO 3uc

Antiferromagnetic Insulator ($T_N \sim 250$ K) Reduced MR (Insulator for $H \leq 9$ T)





Ground-State Phase Diagram



$Ca_{1-x}Ce_{x}MnO_{3} (CCMO): x = 0 - 0.08$ a (CCMO x=0.05) ~ 0.374 nm Substrate: (100)-oriented <u>NAO: NdAIO_{3}</u> (a = 0.3751 nm, +0.3%)

Xiang et al., APL 94, 062109 (2009)

[CMO(*x*=0) × *m*/CMO(*x*=0)) × *n*]

まとめ

強相関酸化物ヘテロ界面

•電荷移動 •••• 限定的(?)

キャリア濃度は界面でシャープに変化

界面1ユニットセル程度の領域だけでキャリア濃度が変化

・電子相競合

強相関電子系の効果

・・・・ 軌道(格子)、スピンの協調と競合

<u>今後</u>

・界面の局所構造・電子状態(価数、スピン状態など)の詳細な評価
 シンクロトロンX線実験,透過電子顕微鏡観察
 ・界面電子相競合状態の外場(電場、光など)による制御・・・・ 機能化